



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП – 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20–24 августа 2015 г.

редакторы

Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

ВИП — 2015

|S| - 201

ION – SURFACE INTERACTIONS ISI – 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

TOM 1 VOLUME 1

Editors

E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП – 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20–24 августа 2015 г.

редакторь

Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

ISI - 2015

ION – SURFACE INTERACTIONS ISI – 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

Editors

E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova

TOM 1 VOLUME 1 В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- Ion scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2125-0 (Т.1) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.

В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- lon scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2125-0 (Т.1) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.





ВИП — 2015

2

TOM 2 VOLUME 2

↓ XXII

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП - 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20-24 августа 2015 г.

редакторы Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

ION - SURFACE INTERACTIONS ISI - 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

Editors E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП - 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20-24 августа 2015 г.

Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

ION – SURFACE INTERACTIONS ISI - 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

Editors E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- Ion scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2126-7 (Т.2) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.

В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- Ion scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2126-7 (Т.2) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП - 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20-24 августа 2015 г.

редакторы

Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

ВИП — 2015

3

TOM 3 **VOLUME 3** **ION - SURFACE INTERACTIONS** ISI - 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

Editors

E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВИП - 2015

Труды XXII международной конференции Москва, Россия 20-24 августа 2015 г.

Е.Ю. Зыкова, П.А. Карасев, А.И. Титов, В.Е. Юрасова

3

ION – SURFACE INTERACTIONS ISI - 2015

Proceedings of the XXII International Conference Moscow, Russia August 20 - 24, 2015

Editors

E.Yu. Zykova, P.A. Karaseov, A.I. Titov, V.E. Yurasova

TOM 3 VOLUME 3 В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- Ion scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2127-4 (Т.3) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.

В сборнике содержатся обзорные и оригинальные работы (в редакции авторов), посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов взаимодействия ускоренных атомных частиц и плазмы с твердым телом в следующих основных разделах:

- Распыление, структура поверхности, десорбция.
- Рассеяние и проникновение ионов.
- Эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновского излучения при ионной бомбардировке.
- Имплантация ионов и модификация поверхности.
- Ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах.
- Взаимодействие плазмы с поверхностью физика и технология.

This book contains review and original papers devoted to theoretical and experimental research of accelerated particle and plasma interaction with solids in the following fields:

- Sputtering, surface erosion, desorption.
- Ion scattering and penetration.
- Emission of ions, electrons, photons and X-rays under ion bombardment.
- Ion implantation and surface modification.
- Ion-assisted processes in nanostructures and thin films.
- Plasma-surface interaction: physics and technology.

ISSN 2308-6289 ISBN 978-5-7262-2124-3 ISBN 978-5-7262-2127-4 (Т.3) УДК 539.21 : 541: 122 ББК 22.38 B40

Издательство НИЯУ МИФИ Адрес: Москва, Каширское шоссе,31 Тираж: 250 экз.